## 中国海光

第12卷 第3期

# 共腔双区激光器的外量子效率

黄 熙

(湖南师范大学物理系)

提要: 推导了共腔双区激光器的外量子效率,计算了 GaAs-Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As DH 共腔双区激光器的外量子效率与注入电流的关系。测量了 GaAs-Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As DH 共腔双区波导激光器的外量子效率,实验结果和理论分析基本一致。

## External quantum efficiency of lasers with two-sections in a common cavity

#### Huang Xi

(Department of Physics, Hunan Teachers University)

**Abstract:** The external quantum efficiency of the lasers with two sections in a common cavity was derived. Relation between the external quantum efficiency and the current density of GaAs-Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub> As DH lasers with two sections in a common cavity was calculated. The external quantum efficiency for the above laser has been measured and the experimental results are in agreement with the theoretical analysis.

外量子效率是表示半导体激光器件性能 的重要参数,它与器件的材料、结构及工艺水 平直接有关。近年来,随着高速光信息处理 和集成光学的迅速发展,对双区激光器的研 究日益受到重视。共腔双区激光器是指各区 的限制层介质相同,而增益介质在各区有不 同的增益、损耗所构成的共腔激光器件,本文 着重讨论 GaAs-Al<sub>2</sub>Ga<sub>1-2</sub>AsDH 共腔双区激 光器的外量子效率与注入电流的关系,并测 量了 GaAs-Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As DH 共腔双区激光 器的外量子效率。

## 一、推导及计算

图1为共腔双区激光器的结构示意图。 D为有源层,其厚度为d,宽度为b;Q、 B为限制层;激光器总腔长为L,双区的长度 分别为 $L_1$ 、 $L_2$ ,并且 $\frac{L_2}{L_1} \ll 1$ 。 $j_1$ 、 $j_2$ 分别为注 入到双区的电流密度。假定两个区完全电隔 离,故可认为注入电流相互间的扩展效应可

收稿日期: 1984年3月8日。

· 148 ·



图1 共腔双区激光器的结构示意图

以忽略不计。

与一般半导体激光器相似, 共腔双区激 光器的外量子效率 nex 定义为

$$\eta_{ex} = \eta_i \eta_0 \tag{1}$$

η;为激光器的内量子效率;η₀为漏出因子,它 表示光腔端面逸出的光子数与腔内产生的光 子数之比,即

$$\eta_{0} = \frac{\frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_{1}R_{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} E_{y}^{2}(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} E_{x}^{2}(y) dy}{\langle g \rangle \int_{-d/2}^{d/3} E_{y}^{2}(x) dx \int_{-b/3}^{b/2} E_{x}^{2}(y) dy}$$
(2)

 $\langle g \rangle$ 为共腔双区激光器的有效光增益系数,它 与注入条件有关。当注入电流满足 $j_1 > j_0$ 、  $j_2 > j_0$ 的条件时

$$\langle g \rangle = \frac{L_1}{L} g_1 + \frac{L_2}{L} g_2 \tag{3}$$

 $g_1, g_2$ 分别为区 1、区 2 的光增益系数。当注入电流满足  $j_1 > j_0, j_2 < j_0$ 的条件时

$$\langle g \rangle = \frac{L_1}{L} g_1$$
 (4)

如图1所示,光在光腔中传播时,部份光 场衍射到有源区以外,为此,令

$$\Gamma_{d} = \frac{\int_{-d/2}^{d/2} E_{y}^{2}(x) dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} E_{y}^{2}(x) dx}$$
(5)

$$\Gamma_{b} = \frac{\int_{-b/2}^{b/2} E_{x}^{2}(y) dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} E_{x}^{2}(y) dy}$$
(6)

$$\Gamma_{q} = \frac{\int_{+d/2}^{+\infty} E_{y}^{2}(x) dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} E_{y}^{2}(x) dx}$$
(7)

$$\Gamma_{r} = \frac{\int_{-\infty}^{-d/2} E_{y}^{2}(x) dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} E_{y}^{2}(x) dx}$$
(8)

$$\Gamma = \Gamma_d \Gamma_b \tag{9}$$

 $Γ_a, \Gamma_b, \Gamma 分别为 x 方向、y 方向及有源区$  $之光限制因子, <math>\Gamma_q, \Gamma_r$  为限制层的光衍射因 子。为此可以将(2)式简化为

$$\eta_0 = \frac{\frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_1 R_2}}{\langle q \rangle \Gamma}$$
(2a)

考虑到形成激光振荡时,光在整个光腔 中往返一次以后光强不变,故可将其阈值条 件写为

$$\frac{L_1}{L} \alpha_1 + \frac{L_2}{L} \alpha_2 + \frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_1 R_2} = 0 \quad (10)$$

其中

$$\alpha_d = \alpha_{fd} + \alpha_{dd} \tag{12}$$

$$\alpha_{dd} = -g \tag{13}$$

(a)为有源区外自由载流子的平均吸收损耗。设y方向上,有源区两侧近似对称,则

$$\langle \alpha \rangle = \frac{(b\alpha_{fq}\Gamma_q + b\alpha_{fr}\Gamma_r) + d\alpha_{fy}(1 - \Gamma_b)}{(b\Gamma_q + b\Gamma_r) + d(1 - \Gamma_b)}$$
(14)

其中  $\alpha_{fa}$ 、 $\alpha_{fr}$ 、 $\alpha_{fy}$  分别为限制层及有源区 y 方 向两侧自由载流子的吸收损耗,  $(b\Gamma_{a}+b\Gamma_{r})$ + $d(1-\Gamma_{b})$ 为衍射长度。

> 当双区的注入电流满足 j<sub>1</sub>>j<sub>0</sub>、j<sub>2</sub>>j<sub>0</sub> • 149•

时,联立(1)、(2a)、(3)、(10)、(11)、(12)、 (13)式得

$$\eta_{ex_{1}} = \eta_{i} \frac{\frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_{1}R_{2}}}{\frac{L_{1}}{L} \alpha_{1}' + \frac{L_{2}}{L} \alpha_{2}' + \frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_{1}R_{2}}}$$
(15)

其中

$$\eta_{ex_{2}} = \eta_{i} \frac{\frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_{1}R_{2}}}{\left\{ \frac{L_{1}}{L} \alpha_{1}' + \frac{L_{2}}{L} \alpha_{2}' + \frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_{1}R_{2}} + \left(-\frac{L_{2}}{L} g_{2}\Gamma_{d}\right) \right\}}$$
(16)

(15)式分母中的第一、二项分别是双区的光 损耗系数。(16)式表示,当  $j_2 < j_0$ 时,区2作 为区1的负载,整个激光器的总损耗增加了  $\left(-\frac{L_2}{L}g_2\Gamma_d\right)_o$ 

下面我们重点分析 GaAs-Al<sub>a</sub>Ga<sub>1-a</sub>As DH 共腔双区激光器的外量子效率。一般来 说,这类激光器满足  $\frac{b}{d} \ge 20$ ,并可认为 $\alpha_{fq} \simeq \alpha_{fr}$ ,这时  $\Gamma_b \simeq 1$ ,故可作一维处理。由(11a)、 (14)式得

 $\alpha_i = \alpha_{fdi} \Gamma_d + (1 - \Gamma_d) \alpha_{fq} + \alpha_s + \alpha_o$ (11b)

现在我们进一步讨论 ηex1、ηex2 随注入电流的变化。 先考虑室温下,带间附近的自由载流子吸收损耗,当 j>j₀ 有

 $\alpha_{fd} \simeq 3 \times 10^{-18} n + 7 \times 10^{-18} p (\text{cm}^{-1})$ (17)

当 j < jo 有

$$\alpha_{fd} \simeq 10 (\text{cm}^{-1})^{[3]}$$

当  $j_2$  从零增大到  $j_0$  时,  $-g_2$  从  $10^3$  cm<sup>-1</sup> 的量级减小到零<sup>[4]</sup>。与此同时双区的自由载 流子吸收损耗  $\alpha_{fa}$  增加量级为 10 cm<sup>-1</sup>; 而  $\alpha_{fa}$ ,减少,量级为 10 cm<sup>-1</sup>。同样,当  $j_2$  增大到 大于  $j_0$  时,  $\alpha_{fd_a}$  增加和  $\alpha_{fd_a}$  减少的量级也不超 过 10 cm<sup>-1</sup>。又因为  $\frac{L_1}{L_2}$  的数量级为 1, 所以, 对比  $\frac{L_2}{L} \left( \frac{L_1}{L_2} \alpha_{fd_1} + \alpha_{fd_n} \right) \Gamma_a 与 \left( -\frac{L_2}{L} g_2 \Gamma_d \right)$ 随注入电流变化,我们可以认为  $\eta_{ex1}$  二常数, 并可将(16)式写成

$$\eta_{ex2} \simeq \frac{1}{1/\eta_{ex1} + \left(-\frac{L_2}{L} g_2 \Gamma_d / \frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_1 R_2}\right)}$$
(16a)

不难看出, 7/ez2 随注入电流 j2 而增加。这意 味着,当双区都处于受激发射时,激光器外量 子效率基本上与双区注入电流无关; 当区 2 处于受激吸收时, 外量子效率随吸收区注入 水平而增大。

下面我们进一步计算一特例的外量子效 率。取典型值: $\eta_i \simeq 0.6$ ,  $x \simeq 0.3$ ,  $d \simeq 0.5 \mu$ m, 有源区掺杂浓度  $N_A - N_D = 4 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>,  $R_1$  $= R_3 = 0.312$ ;为计算方便,取 $L_1 = L_2 =$ 250  $\mu$ m、注入载流子  $n_1 = n_2 = 1 \times 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>。 假定有源层界面平整,故可认为  $\alpha_s = 0$ 。并假 定只存在基横模,即 $\Gamma_a \simeq 0.9^{151}$ ,因此可粗略 地不考虑  $\alpha_c$ 、 $\alpha_{fq}$  的影响。结合(15)式、(17) 式可算得 $\eta_{ex1} \simeq 0.38$ 。实际器件 $\eta_{ex1}$  应小于 此值。当 $j_2 < j_0$  时, $\eta_{ex1}$  取某一定值,作带隙附 近带间吸收近似,取光子能量 $B \simeq 1.42 \, \text{eV}$ , 由j - g 关系曲线<sup>[4]</sup>及(16)式可算出 $\eta_{ex2}$  随 $j_2$ 的变化。图 3 之虚线为 $\eta_{ex1}$ 分别取 3.5、2.5 算得的 $\eta_{ex} - j_2$ 曲线。

### 二、实验及结果

我们制作了 GaAs-Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As DH 共 腔双区激光器,它是在 N-GaAs 衬底上采用 液相外延生长工艺进行五层外延生长的。有 源层为 P-GaAs,厚度约为  $0.5 \mu$ m,掺杂浓 度约为  $5 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>。N-AlGaAs 限制层厚 约为  $2.5 \mu$ m,掺杂浓度约为  $1 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>。 P-AlGaAs 限制层厚约为  $2 \mu$ m,掺杂浓度约

· 150 ·

为 $3 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>。 条形电极采用质子轰击工 艺,电极宽度约为 $10 \,\mu$ m。 $L \simeq 500 \,\mu$ m, $L_1 \simeq$  $300 \,\mu$ m, $L_2 \simeq 200 \,\mu$ m。双区电隔离由光刻隔 离槽实现,隔离电阻可达 kΩ 数量级。

器件之功率-电流曲线是在室温下测定 的,由双路脉冲信号发生器得到 I<sub>1</sub>、I<sub>2</sub> 两路 同步脉冲电流分别加到双区上,脉冲电流宽 度为 500 μs,重复频率为 2kC。图 2 给出了 该器件的功率-电流曲线,曲线上的参数为注 入电流 I<sub>2</sub>。图 3 中的实线是根据图 2 作出 的 η<sub>ex</sub>-j<sub>2</sub>曲线。由图 3 可见,实验结果和理论 上近似计算相近。

中国科学院半导体研究所王启明副教授、杜宝勋同志审阅了本文;余金中、赵礼庆、



图 2 共腔双区激光器的功率-电流曲线 (曲线上的参数为注入电流 I<sub>2</sub>(mA))





应,曲线中的各个数点是从锁定放大器中的 鉴相输出讯号中测得,它与触须 W-Ni 点接 触 MOM 有相似的特性<sup>[8]</sup>。当偏压的极性反 向时,快响应产生的正弦讯号的极性也随着



图 3 η<sub>ex</sub>-j<sub>2</sub> 的关系曲线 实线为实验曲线;虚线为理论曲线; 参数为所取的 η<sub>ex1</sub> 值

杨培生、李静然在样品制备和测试中给予了 大力协助和支持,在此表示感谢。

参考文献

- G. H. B. Thompson et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1975, QE-11, 481.
- [2] W. Streifer et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1976
   QE-12, 177.
- [3] E. Pinkas et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1973,
   QE-9, 281
- [4] F. Stern; J. Appl. Phys., 1976, 47, 5382.
- [5] H. C. Casey, M. B. Panish; Heterostructure Lasers, Part A, P. 56, New York, 1978.

改变了方向,这与一般的二极管效应有明显 的不同。

这项探索性的研究,得到王育竹同志的 赞助、支持和有益的商讨,特此表示谢意。

#### 参考文献

- [1] T. W. Hickmott; J. Appl. Phys., 1962, 33, 2669.
- [2] R. R. Sutberland; J. Phys. D. Appl. Phys., 1971, 4, 468.
- [3] T. T. Chen, J. G. Adler; Solid State Commun., 1970, 8, 1965.
- [4] T. W. Hickmott; J. Appl. Phys., 1965, 36, 1885.
- [5] J. G. Simmons; Proc. Roy.Soc. A, 1967, 301, 77.
- [6] G. Dearnaley et al.; J. Non-Cryst. Solids, 1970, 4, 593.
- [7] R. M. Hill; Proc-Roy. Soc., Series A, 1969, 309.
- [8] S. M. Faris et al.; J. Quant. Electr., 1973, QE-9, 737.